



Phenom ProX

Le MEB de table tout-en-un

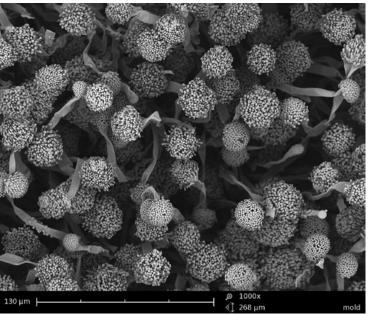
Grossissement: 150 000x

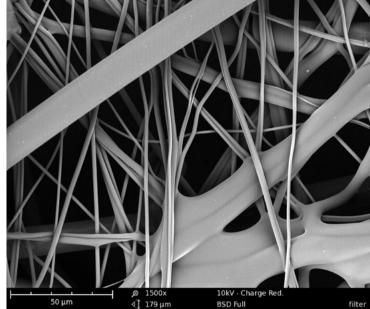
EDS intégré

Caméra de navigation optique

Plusieurs tensions d'accélération







Phenom ProX

Le MEB de table Phenom ProX est le système touten-un ultime pour l'imagerie et l'analyse EDS. Avec le Phenom ProX, les structures d'un échantillon peuvent être analysées au niveau de leur morphologie mais aussi au niveau de leur composition élémentaire. Outre l'analyse élémentaire en point, il est possible d'étudier la répartition des éléments dans un échantillon grâce à l'option de cartographie élémentaire et de profil X.

Tous les systèmes de la gamme Phenom sont simples d'utilisation et rapides dans l'obtention de résultats. Ces deux principes de base ont été conservés dans le

couleur

Détecteur d'électrons

Modes contraste chimique

rétrodiffusés (BSE)

et topographie

développement du système de spectroscopie et d'imagerie du Phenom ProX. Aujourd'hui, il est aussi bien demandé d'avoir une représentation 3D d'un échantillon que sa composition élémentaire. Le Phenom ProX le permet grâce au logiciel EID, spécialement conçu pour l'intégration de la sonde EDS. Le Phenom ProX est la solution la plus complète pour obtenir des images et des analyses rapidement et en toute simplicité. Ceci étant renforcé par la présence des différents porte-échantillons disponibles comme par exemple le porte-échantillon à inclinaison motorisée ou le porte-échantillon à contrôle de température.

Spécifications des images

> Microscopie électronique

Modes disponibles		Formats des images	JPEG, TIFF, BMP
Microscopie photoniqueMicroscopie électroniqueIlluminationPhotonique	Grossissement 20 - 135x Grossissement 80 - 150 000x Modes Bright field et Dark field	Résolution des images	456x456, 684x684, 1024x1024 et 2048x2048 pixels
> Electronique	Source CeB6. Longue durée de vie : 1500 h	Enregistrement des données	Clé USB Réseau
> Tensions d'accélération Ajustable en continu entre 4,	5, 10 et 15 kV (par défaut) 8 kV et 15 kV		PC ProSuite
> Résolution	< 10 nm (BSED) < 8 nm (SED)	Platine	Motorisée en X et Y
Détecteur		Taille des échantillons	Avec porte échantillon :
> Standard	Electrons rétrodiffusés (BSED)		25mm (Ø) x 30mm (h)
> Option	Electrons secondaires (SED)		En option : jusqu'à 32mm
Modes de détection			(Ø) x 100mm (h)
> Microscopie photonique	Caméra de navigation		<i>V</i> , <i>V</i> ,

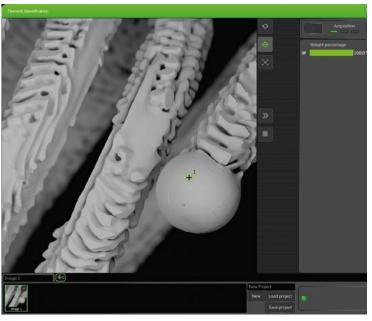
Temps de chargement

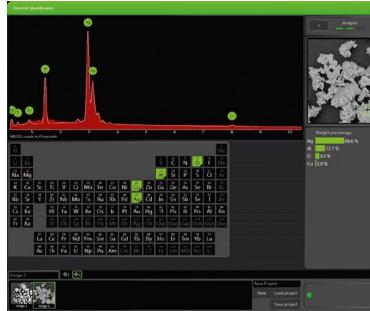
> Microscopie photonique

> Microscopie électronique

< 5 secondes

< 30 secondes





Collecte des données

Un logiciel dédié est inclus et installé sur le PC ProSuite pour contrôler le détecteur EDS intégré. L'analyse est devenue aussi facile que l'imagerie puisqu'il n'y a pas besoin de basculer entre des logiciels externes et des ordinateurs. La technique EDS analyse des rayons X générés par les électrons à partir du faisceau d'électrons interagissant avec l'échantillon. La source d'électrons CeB₆ du Phenom génère le plus grand nombre de rayons X dans ce segment de marché.

Le logiciel d'identification de l'élément permet à l'utilisateur d'identifier les éléments cachés au sein de l'échantillon par l'intermédiaire du mode analyse de spot.

Le processus d'étape par étape du logiciel permet de guider l'utilisateur et de collecter tous les résultats de rayons X de manière organisée et structurée. En option, ce logiciel peut être élargi avec le mode cartographie élémentaire (Elemental Mapping) et profil X (Line Scan).

Spécifications EDS

Type de détecteur
Silicon Drift Detector (SDD)
Refroidissement thermoélectrique
(effet Peltier)

> Aire active de détection 25mm²

> Fenêtre Ultra fine en Nitride de Silicone (Si₃N₄) > Ecran Permet la détection des éléments du > ProSuite

C à Am

> Résolution Mn Kα ≤ 132 eV

> Capacités Analyseur multi canaux : 2048 canaux,

10 eV/canaux

> Nbre coups entrants max. 300 000 cps

Logiciel Intégré au Phenom ProSuite

Détection automatique des pics Affichage de la certitude de mesure Format d'export : CSV, JPG, TIFF, ELID,

EMSA

Spécifications du système

Dimensions et poids

> Colonne 286 x 566 x 495 mm, 50 kg > Pompe à vide 145 x 220 x 213 mm, 4.5 kg

> Boitier

d'alimentation

cran 375 x 203 x 395 mm, 7.9 kg

Suite Ecran 19", EyePC et périphériques inclus 375 x 250 x 395 mm, 9 kg

Conditions d'utilisation

> Température 15°C – 30°C

> Humidité < 80% RH

> Puissance électrique Monophase AC 110-240 V,

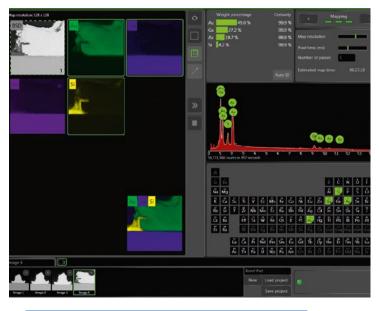
50/60Hz, 300 W (max)

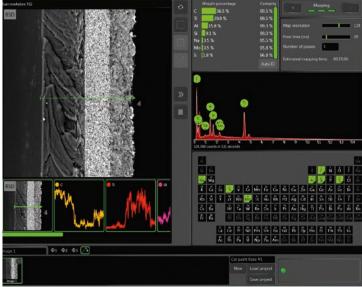
156 x 300 x 74 mm, 3 kg

Table recommandée 150 x 75 cm, 100kg de

charge

Rapport Format docx





Elemental Mapping et Line Scan

La cartographie élémentaire révèle la distribution des éléments à l'intérieur de l'échantillon. Les éléments sélectionnés peuvent être cartographiés à une résolution de pixel spécifiée et à un temps d'acquisition par l'utilisateur. L'algorithme de cartographie en temps réel montre, en direct, l'accumulation de l'élément sélectionné tout en stockant les spectres de chaque pixel. Ceci permet aux éléments d'être ajoutés ou supprimés à tout moment pendant ou après le processus de cartographie. Mélanger un certain nombre d'éléments avec la rétrodiffusion d'images donne aux utilisateurs un aperçu clair de la répartition des éléments dans l'échantillon.

La cartographie peut être faite sur l'image dans son ensemble ou, pour gagner du temps, sur une zone sélectionnée (SA). Toute zone peut être sélectionnée sur l'image.

Line Scan permet d'effectuer une analyse sur une ligne sélectionnée. Le nombre de points peut être sélectionné individuellement. Un profil de ligne de chaque élément sélectionné est affiché sur l'écran. En plus de cela, les résultats peuvent être facilement exportés et reportés dans un modèle automatisé. Des analyses multiples peuvent être effectuées en séquence, sans intervention de l'utilisateur.

Spécifications Elemental Mapping et Line Scan

Elemental Mapping

> Sélection des Jusqu'à 10 éléments éléments sélectionnés par cartographie Image BSE + Mix BSE/cartographie

> Aire sélectionnée Toute taille, de forme rectangulaire

> Résolution De 16x16 pixels à 512x512 pixels

> Temps d'analyse

par pixels De 10 ms à 250 ms

Line Scan

> Résolution 16 - 512 pixels

> Temps d'analyse par pixels 50 - 250 ms

> Nombre total de profils 12

Rapport Format docx

